三次元光デバイス高効率製造技術・研究最前線

ガラス内部に形成した異質相の三次元形状測定と 屈折率の非破壊測定

社団法人ニューガラスフォーラム つくば研究室

岩井 実,田中修平

Shape observation of 3d-heterogeneous object in a glass and non-destructive measurement of refractive index

Minoru Iwai and Shuhei Tanaka

Nanotechnology Glass Project, New Glass Forum, 5–9–1, Tokodai, Tsukuba–shi, Ibaraki–ken, 300–2635 Japan

はじめに

つくば研究室では、ガラス材料技術・ホログ ラム設計技術・ガラスホログラム作製技術・フ ェムト秒レーザー加工技術、そして評価技術の 研究開発を行っている。すなわち、三次元デバ イス形状の位相をコンピューターで計算し、結 果としてそのホログラム情報を求め、これをガ ラス表層部に埋め込みガラスホログラムを作製 する。このホログラムを通してフェムト秒レー ザー光をガラス内部に照射し、物理化学的に異 なる性質を持つ三次元領域(異質相)を高速で 作製する。これらの全体技術の一翼を担う評価 技術について紹介する。

1. 概 要

異質相と母材との屈折率差は非常に小さく, 従来の方法ではガラス内部に形成された異質相 の三次元形状の観察は不可能に近かった。そこ で分解能が高い市販の三次元測定器¹⁰に,以下 に述べる光路長変化法の光学系を検討し,これ

〒300-2635 茨城県つくば市東光台 5-9-1 TEL 029-848-1880 FAX 029-848-1882 E-mail:iwai@newglass-lab.jp



図1 つくば研究室の フェムト秒レーザー加工システム

を取り入れることにより三次元形状の測定を可 能とした。さらに光線追跡法²⁰により三次元測 定結果を用い,ガラス母材と異質相の屈折率差 の測定を可能とした。また,ガラス母材と層状 異質相との屈折率差をダブルスリット法により 非破壊での測定を可能とした。

以下に、これらについて概要を紹介する。

2. 三次元測定器による形状測定

三次元測定器は接触式・非接触式にかかわら ず外観部分の形状・寸法を測定するための装置 である。つくば研究室にある三次元測定器も表 面反射により表面形状をミクロンオーダーで測

NEW GLASS Vol. 24 No. 4 2009



定する非接触式装置である。本装置では、ガラ ス内部の異質相は図2b)に示すように測定で きない。この原因は、ガラスの屈折率を1.5と すると表面での反射率は4%,また異質相の屈 折率差を0.01とすると反射率は0.001%とな り異質相での反射光強度が極端に弱いためであ る。高強度反射位置に焦点を結ぶという本測定 器の特性を利用し、異質相を含むガラスの下面 にミラーを配置した(図3a))。この結果、測 定レーザー光のピントをミラーに合わせるよう に対物レンズが移動するため、異質相の屈折率 差に応じた光路長差がレンズの移動量となり、 ガラス内部の異質相の測定が可能となった(図 3b))。

図4はフェムト秒レーザーを照射しガラス内 部に作製した異質相を測定した例で,光学顕微 鏡像図4a)に比べ,三次元測定器での測定俯 瞰像図4c)は立体的な構造が観察できる。

a)光学顕微鏡像



3. 三次元測定結果を用いた屈折率差測定

屈折率差を求める方法は種々報告されてい る。ここでは三次元測定器による測定結果を用 いた測定方法を紹介する。円柱状異質相断面を 数層の同心円構造とし,光線入射高さ及び屈折 率を変えて面間移行式と面屈折式により光線追 跡を行い,各面間の幾何学長を求め,屈折率を 掛けて光路長を求めた。測定値は光路長差なの で,異質相の有る部分と無い部分との光路長の 差を求め,測定値の長さ・形状となるように最 適化を行った。

図5a) は図3b) で示した測定結果の一断 面で,幅は200µmで光路長差は10µmであ る。この寸法となる屈折率分布は,図6に示す ように外側層の屈折率より1.46,1.47,1.49, 1.52で,屈折率差は0.06であった。図5b) は光線追跡により求めた光路長差で図5a)と 同様な頂上部の凹みができている。



b)三次元測定結果 図4 ガラス内部異質相の測定例

c)俯瞰像



4. ダブルスリットを用いた屈折率差測定

ガラス内部の異質相が層状の場合,従来はこ の層を削りだす破壊測定であったが,ここで紹 介する方法は非破壊測定であり,ヤングの干渉 実験の知見を用いる。この実験ではダブルスリ ットの開口部は同じ屈折率であるが,今回の測 定では片側スリットの下半分に異質相を配置し 干渉縞を変位させ,そのずれ量を測定し屈折率 差を求める。これはレーレー・レーベの干渉屈 折率計^{31,4)}として気体屈折率の測定に用いられ ている。

層状異質相を持つガラスをスリット部に配置 し(図7a)),レーザーをスリットへ照射する とスクリーン上に干渉縞が発生する(図7 b))。この干渉縞の変位量を測定し,スリット 間隔・スクリーンまでの距離及び層状厚みで計 算し屈折率差を求めた。レーザー波長を変える と異なる波長の屈折率差を求めることができ る。532 nm, 633 nm, 670 nm, 784 nm の波長 で測定した結果,屈折率差は各々0.0063, 0.0069, 0.0074, 0.0081 が得られた。

謝 辞

本研究は,経済産業省のプロジェクトである 「<ナノテク部材イノベーションプログラム> 三次元光デバイス高効率製造技術プロジェク ト」の研究として,新エネルギー・産業技術総 合開発機構(NEDO)の委託を受けて実施さ れたものである。

参考文献

- 1) 上田良司,田村雄一:特開 2004-78069.
- 2) 松居吉哉:レンズ設計法 (共立出版 1972).
- 3) 石黒浩三:光学(共立出版 1970).
- 4) 久保田広:波動光学(岩波書店 1971).